



易拉盖刻线残余量测定仪

SRG-4000是一款具有高重复性和准确的用于测量易拉盖刻线残余量的仪器。配备刻线分析功能及 PerfectFocus™ 激光系统。

SRG-4000是一款具有高重复性和准确的用于测量易拉盖刻线残余量的仪器。

刻痕是“易开盖”的重要组成部分。当刻痕残留深度太深时，试图打开罐头时，拉环会断裂。当刻痕深度不够时，封盖可能会变得不安全，意外断裂甚至泄漏！

直到今天，使用景深显微镜的系统仍依赖于熟练的操作员使用外部视频监视器和千分尺手动聚焦刻痕凹槽。对操作员的高度依赖导致重复性低至±5-7微米，因为不同的操作员会聚焦凹槽的不同部分。

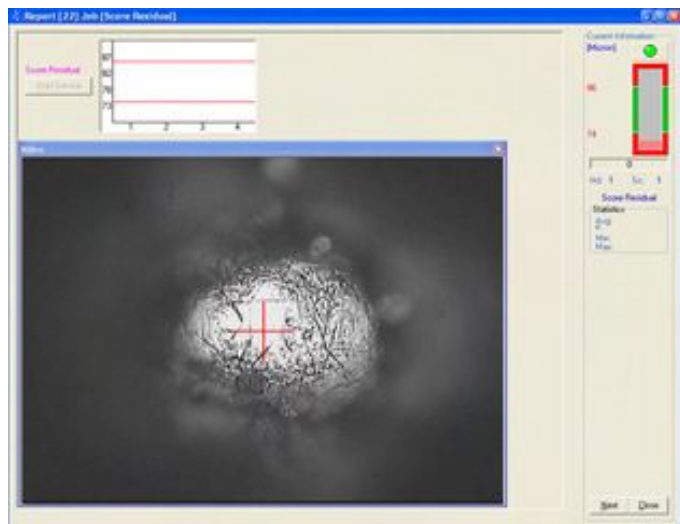
设备优势

Quality By Vision 刻线残余量测定仪是一种创新解决方案，它使用尖端光学和激光技术以及先进的软件处理，从而减少了操作员对测量过程的影响。该系统不仅显著提高了重复性，而且价格也比其他系统低得多！

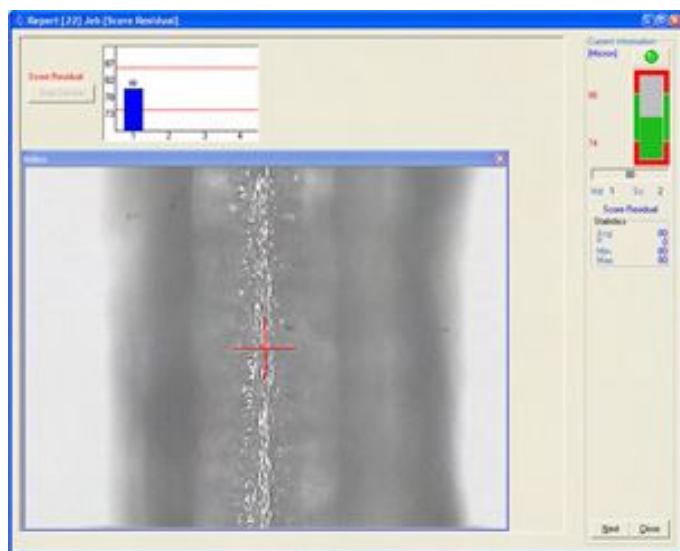
该系统直接连接到计算机，不需要任何额外的外接设备，如解码器或外部监视器。这降低了系统成本并简化了系统维护。

技术参数

分辨率:	1 μm
视野深度:	2 μm 或更好
双倍放大:	X900 配备 17 英寸显示器 X180, 方便定位
罐端直径:	48 - 105mm
范围:	0 - 3mm
统计过程控制/报告:	免费 Symphony 软件
Features:	双重变焦、定位镜头、SPC、报告、可调节 X-Y 微米工作台，配有圆形、椭圆形和矩形端架



仪器校准



刻线残余量测量

Industrial Physics 工业物理

电话: 400 821 0694

邮箱: info.china@industrialphysics.com

网址: www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com

